

Вакуумный захват сильфонный VASB-55-1/4-SI

№ изделия: 158980

FESTO

Уплотнительное кольцо не входит в состав поставки.
Снимается с производства, доступен до 2013 года.

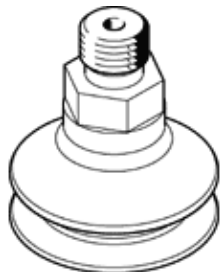


Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	4 mm
диаметр присоски	55 mm
Эффективный диаметр присоски	44 mm
Структура проекта	Подключение вакуума сверху круглый, сильфон на 1,5 гофра
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Температура окружающей среды	-40 ... 200 °C
Усилие отрыва при 70% вакуума	106 N
Вес продукта	26 g
Крепежная резьба	G1/4
крепление присоски	G 1/4
Подключение вакуума	G1/4
Твердость по Шору	60 +/- 5
Информация о материале, резьбовая часть	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Информация о материале, присоски	VMQ (силикон)